

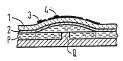
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

| (51) Internationale Patentklassifikation ⁴ : B41J 3/04, H04R 17/00 H01L 41/08, F04B 43/04 | A1 | (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 87/07218 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 3. Dezember 1987 (03.12.87) |
|--|---------------------------|---|
| (21) Internationales Aktenzelchen: PC (22) Internationales Anmeldedatum: 19. Mai 1 | T/DE87/00 1987 (19.05. | Mit internationalem Recherchenbericht. |
| (31) Prioritätsaktenzeichen: | P 36 18 10 | 6.4 |
| (32) Prioritätsdatum: 30. Mai 1 | 1986 (30.05. | 86) |
| (33) Prioritätsland: | | DE |
| (71) Annelder (für alle Bestimmungsstaaten au MENS AKTIENGESELLSCHAFT [D fach 22 02 61, D-8000 München 22 (DE | DE/DEI: P | IE- |
| (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmolder (mur für US) : HEIN [DE/DE]; Dreisesselbergstrasse 16, D-8 90 (DE). | NZL, Josel 3000 Münc | im ten |
| (81) Bestimmungsstaaten: CH (europäisches (europäisches Patent), FR (europäische (europäisches Patent), IT (europäische NL (europäisches Patent), SE | s Patent), | GB IP. |
| (54) Title: DIEZOEI ECTRICALLY OPERA | TED EL III | D MINAD |

(54) Bezeichnung: PIEZOELEKTRISCH BETRIEBENE FLUIDPUMPE



(57) Abstract



The fluid pump described for producing pressures comprises an electrically excitable membrane made of a first piezoelectrically excitable layer and a support layer firmly bound thereto. The membrane has a peripheral piezoelectrically excitable region and a central piezoelectrically excitable region, these regions being excited in such a manner that, in order to cause a projection in the membrane, the latter is shortened by transverse contraction in its peripheral region and is leng-thened in its central region.

(57) Zusammenfassung

Die piezoelektrisch betriebene Fluidpumpe zur Erzeugung von Drücken enthält eine elektrisch ansteuerhare Membran aus einer ersten piezoelektrisch anregbaren Schicht und einer fest mit dieser anregbaren Schicht verbundenen Stütz-schicht. Die Membran weist einen piezoelektrisch anregbaren peripheren Bereich und einen piezoelektrisch anregbaren zentralen Bereich auf, wobei die Bereiche derart angesteuert werden, das zum Erzeugen einer Membranauslenkung die Membran in ihrem peripheren Bereich durch Querkontraktion verkürzt und in ihren zentralen Bereich verlängert wird.

35

stärken nicht zu einer Umpolarisation führen, sie müssen außerdem über entsprechende Ansteuerschaltkreise schaltbar sein.

- 5 Es ist deshalb üblich eine Spannung von ca. 200 V nicht zu überschreiten. Die Feldstärke sollte dabei kleiner sein als ein Volt je Mikrometer in Gegenzichtung zur Polarisation. Die Abstände zwischen Elektroden an Luft sollten außerdem nicht kleiner als 1 µm/V sein. Die direkten Längemänderungen, die auf diese Weise erzielbar sind, sind damit rund 1 %. oder etwa 0,2 µm bei einer Schichtdicke von 200 µm, vorausgesetzt, die Karamik ist durch und durch aktiv und nicht etwa durch eine Brennhaut teilweise inaktiv.
- Derartige Brennhäute lassen sich bisher nur bei im Stapel gesinterten Keramikfolien vermeiden, wenn men den Rand der innen im Stapel liegenden Folien sowie die außenliegenden Follen entfernt. Bei diesem Verfehren 1881 sich 20 die mechanische Bearbeitung der Karamik und damit die Gefahr von Mikrorissen auf ein Minimum und auf den Rand begrenzen. Die Übrigen Oberflächen können chne Nachbearbeitung so benutzt werden, wie sie aus dem Brennofen kommen.
- 25 Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art so auszubilden bzw. anzusteuern, daß sich ein möglichst großer Hub ergibt.
- Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der eingangs ge-30 nannten Art gemäß dem kennzeichnenden Teil des ersten Patentanspruches gelöst.

Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.

Dadurch, daß die Membran einen piezoelektrisch anregbaren peripheren Bereich und einen piezoelektrisch anregbaren t

zentralen Sereich aufweist, die derart angesteuert werden, daß zum Erzeugen einer Membranauslenkung die Membran in ihrem peripheren Bereich durch Querkontraktion verkürzt und in ihrem zentralen Bereich verlängert wird, ergibt 5 sich ein besonders großer Hub. Oleser Hub ist das Ergebnis der Ausntzung von zwei Wirkungen, nämlich der Ausnutzung der Querkontraktion in der Keramik selbst und die Krümmung des Verbundes benachbarter Schichten, die sich unterschiedlich ausdehnen. Ourch die Querkontraktion Ißst sich der Hub der Membran durch Verringerung der Schichtdicken und Vergrößerung der Längenabmessungen steigern.

Eine besonders vorteilhafte Kraftwirkung ergibt sich, wenn man die Membranbereiche konzentrisch zueinander anordnet, so daß sie sich bei der Anregung warzenartig auswälben. Diese warzenartige Auswälbung stellt die kleinste
und kompakteste geometrische Form dar, die von einer ebenen Schicht ausgeht und einen Hohlraum erweitert und
schließt. Sie ist rotationssymmetrisch um eine Flächennormale und verläßt die Ebene in einer torusförnigen
Hohlkehle, die in einen linsenförnigen Kugelabschnitt
Übergeht. An der Übergangslinie ändert sich der benötigte
Krümmungszustand. Entsprechend sind die Elektroden so angeordnet bzw. die entsprechenden Membranbereiche so polarisiert und über die Elektroden angesteuert, daß sich der
periphere Bereich (Kreisring) verkürzt, der zentrale Bereich dagegen verlängert.

Der Rand der Membran verändert bei Auslenkung seine Lage 30 nicht, wewegen er fest eingespannt werden kann. Die Biagelinie entspricht im wesentlichen einer Auslenkung unter Innendruck,

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erjondung sind mehrere einzeln unabhängig voneinander aktivierbare Membranen auf einer gemeinsamen Substratfläche angeordnet, wobei die Ansteuerleitungen für die einzelnen

Membranen über unpolarisierte Bereiche der Substratfläche führen, damit bei der Ansteuerung über diese Ansteuerleitungen keine unerwünschten piezoelektrischen Effekte auftreten.

Um den Hub noch weiter zu vergrößern, kann anstelle der Stützschicht eine weitere piezoelektrische anregbare Schicht angeordnet sein, die jeweils in entgegengesetzter Richtung zu der ersten piezoelektrisch anregbaren Schicht 10 polarisiert ist. Damit ergibt sich nahezu eine Verdoppelung des Hubes.

Mit dem erfindungsgemäßen Antriebselement läßt sich eine besonders wirksame und einfach ansteuerbare Pumpeinrichtung erzeugen. Dazu sind drei miteinander über einen Pumpikanal verbundene Membranen angeordnet, die derart zusammenwirken, daß eine erste Membran als Einlaßventil dient, eine zweite Membran dem veränderlichen Hohlraum zugeordnet ist und eine dritte Membran als Auslaßventil 20 dient.

Eine derartig ausgebildete statische Pumpe mit zwei steuerbaren Sperrschiebern und einem veränderlichen Hohlraum 1861 sich z. B. von einem künstlichen Herzen verwenden oder als Schmierstoffhydzaulikpumpe zur Erzeugung von hohen Drücken. Die gesamte Vorrichtung 1861 sich einfach ansteuern und trotz hoher erzielbarer Drücke klein ausbilden.

30 Weiters ist es möglich, die Vorrichtung als akustische Wandlereinrichtung in Lautsprechern oder als Drucksensor zu verwenden.

Ausführungsformen der Erfindung sind in den Zeichnungen 35 dargestellt und werden im folgenden beispielsweise näher beschrieben. Es zeigen Fig. 1 eine schematische Vergleichsdarstellung zwischen der Verformung einer Membranplatte unter Innendruck und einer Membranplatte mit aufgeprägter Wölbung.

5 Fig. 2 eine erfindungsgemäße Membran im ausgelenkten Zustand,

Fig. 3 eine erfindungsgemäße Membran im unerregten Zustand.

10

Fig. 4 eine statische Pumpe aus drei miteinander verbundenen Membranen in Draufsicht.

Fig. 5 eine statische Pumpe gemäß Fig. 4 im Querschnitt,

15

Fig. 6 eine schematische Darstellung des Schichtaufbaues der erfindungsgemäßen Vorrichtung und :

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines Schreibkopfes 20 für eine Tintenschreibeinrichtung mit einer Vielzahl auf einem gemeinsamen Substrat angeordneten Membranen als Schreibdüsen.

Ein planarer Wandler aus Piezckeramik wie er in den Fig.
25 2 und 3 dargestellt ist, besteht aus einer piezcelektrisch anzegharen durchgehend in eine Richtung polarisierten Schicht 1 aus Piezckeramik und einer fest mit dieser anzegharen Schicht verbundenen Stützschicht 2, z. E. aus Nickel. Diese so gebildete elektrisch ansteuerbare Membran wird über entsprechende Elektroden 3, 4 angesteuert, wobei die Stützschicht 2 als durchgehende Masseelektrode dient und die eigentlichen Ansteuerelektroden aus einer peripheren Ansteuerelektrode 3 und einer zentralen Ansteuerelektrode 4 bestehen. Diese eigentlichen Ansteuerelektroden 3 und 4 definieren konzentrisch zueinander angeordnete Membranen in Form von Kreisflächen bzw. Kreisringflächen. Durch entsprechende Ansteuerung

der Elektroden 3 und 4 wölbt sich die Membran in Arbeitsrichtung in der in Fig. 2 dargestellten Form, wenn die Kreisringelektrode 3 mit ihrem erzeugten elektrischen Feld zu einer Kontraktion der Piezokeramikschicht 1 im 5 Bereich der Ringelektrode 3 führt und im Bereich der Elektrode 4 es zu einer Dehnung der Piezokeramikschicht 1 kommt.

Dies wird im folgenden anhand der Fig. 1 näher erläutert.

Die kleinste und kompakteste geometrische Form, die von einer ebenen Schicht ausgeht, nur schwache Krümmungen benötigt und einen Hohlraum erweitert und schließt, ist eine Warze oder eine domartige Auswölbung. Eine derartige 15 Form ist rotationssymmetrisch um eine Flächennormale und verläßt die Ebene in einer torusförmigen Hohlkehle, die in einen linsenförmigen Kugelabschnitt übergeht.

Eine derartige Idealform läßt sich nun dadurch erzeugen. 20 daß man eine ebene elastische Membran einem gleichmäßigen Innendruck aussetzt. Damit ergibt sich die auf der linken Seite der Fig. la dargestellte Form mit dem in der Fig. 1b dargestellten Neigungsverlauf und einem Krümmungsverlauf gemäß Fig. lc, wobei die Abszisse dem Radius der 25 Membranfläche zugeordnet ist.

Um diese ideale Warzenform zu erreichen, sind nun erfindungsgemäß die Ansteuerelektroden 3 und 4 in Verbindung mit der piezoelektrisch anregbaren Schicht 1 und der 30 Stützschicht 2, die als Masseelektrode dient, so ausgebildet, daß sich näherungsweise diese Idealform bei der Auslenkung ergibt!

Zu diesem Zweck ist die kreisförmige Außenelektrode 3 im 35 äußeren Krümmungsbereich der Membran angeordnet und wird mit einem derartigen elektrischen Feld beaufschlagt, daß sich die piezoelektrische Schicht in diesem Krümmungsbereich zusammenzieht. Die konzentrisch dazu angeordnete Innemelektrode 4 wiederum wird mit einem derartigen Feld beaufschlagt, daß sich der zentrale Bereich der Piezokeramikschlent 1 ausdehnt. Damit werden zwei Effekte gleichzeitig ausgenutzt, nämlich die Querkontraktion der Keramik selbst und die Krümmung des Verbundes benachberter Schichten, die sich unterschiedlich ausdehnen. Der Krümmungsradius, bis zu dem sich ebene Schichten derartig verwölben lassen, liegt etwa bei 0,1 m bis 0,4 m, je 10 nachdem wie dünn man die Schichten fertigen kann. Das Verhältnis der Elektrodenflächen zueinander ist nun so dimensioniert, daß sich näherungsweise der gewünschte Verlauf in Fig. la ergibt. Dies ergibt eine Neigung gemäß Fig. 1b mit zugehöriger Krümmung Fig. 1c (rechte Seite

Wie in den Fig. 2 bis 5 dargestellt, läßt sich mit einem derartigen planaren Wandler aus Piezokeramik eine statische Pumpe mit zwei steuerbaren Sperrschiebern SE und SA 20 und einem veränderlichen Hohlraum H ausbilden. Zu diesem Zwecke sind auf einer durchgehenden Substratfläche 1 die drei Membranen SE, H, SA ausgebildet. In einer das Substrat A mit seiner zugehörigen Stützschicht 2 tragenden Trägerschicht T ist ein Pumpkanal P ausgebildet. Dieser 25 Pumpkanal P steht mit einem Fluidvorrat V (Fig. 4) in Verbindung. In dem Pumpkanal ist im Bereich des Einlaßventiles SE eine Querrippe Q ausgeformt, an die sich im unerregten Zustand die Membran aus Piezokeramik 1 und Stützschicht 2 anlegt und damit den Kanal verschließt. Im 30 angeregten Zustand der Membran entsprechend der Fig. 2 hebt sich die Membran warzenförmig ab und öffnet damit den Kanal P.

Derselbe Aufbau wie beim Einlaßventil SE mit der Querrip-35 pe Q ergibt sich beim Auslaßventil SA mit der dortigen Querrippe Q. In dem Pumpkanalabschnitt mit in der Mitte erweiterten Hohlraumbereich PH zwischen dem Einlaßventil

SE und dem Auslaßventil SA befindet sich die eigentliche als Pumpe dienende Membran H, die entsprechend den Membranen der Einlaßventile SE und SA aufgebaut ist. Eine derartig aufgebaute Pumpe wie in den Fig. 4 und 5 läßt 5 sich nun in vorteilhafter Weise z. 8. über einen Dreiphasendrehstrom ansteuern und zwar dadurch, daß mit einer ersten Phase in einem Pumpschritt zunächst das Einlaßventil SE geöffnet wird, daß dann durch die Auslankung der Membran H (2. Phase) Fluid aus dem Vorrat V angesaugt 10 wird und daß dann nach Schließen des Einlaßventiles SE und nach üffnen des Auslaßventiles SE und nach üffnen des Auslaßventiles SE (3. Phase) durch

15 Zum Schließen der Sperrschieber SE, SA ist es auch möglich, diese so anzusteuern, daß ihre Membranen unter Vorspannung den Kanal P verschließen. Damit wird ein besonders dichter Verschluß erreicht. Außerdem ist bei einer Ansteuerung in Arbeitsrichtung aus dieser Vorspannung

Betätigung der eigentlichen Pumpmembran H Fluid aus dem

20 heraus ein besonders großer Arbeitshub möglich.

Auslaßbereich A ausgestoßen wird.

Je nach Verwendungszweck läßt sich der Pumpkanal auch in anderer Weise ausbilden. So ist es auch möglich, anstelle der Querrippe Q in dem Einlaß- und im Auslaßventil SE und SA kragenförmige Öffnungen anzuordnen, webei der Kragen selbst den Kanal bildet. Die Membranfläche legt sich denn im unerregten Zustand in analoger Weise wie auf die Querrippe auf diesen Kragen auf und verschließt so den Auslaß.

Auf eine derartige statische Pumpe sind nun vielerlei Verwendungen möglich. So kann entsprechend der Fig. 7 demit ein Tintenschreibkopf aufgebaut werden, bei dem auf einer einzigen Substratfläche 1, z. B. neum Schreibdüsen 35 Sl bis S9 angeordnet sind. Jøde dieser Schreibdüsen besteht aus einem Einlaßventil SE, einem veränderlichen Hohlnaum H und einem Auslaßventil SA. Die Schreibdüsen Sl

bis S9 stehen dabei mit dem Vorratsperaton V in Verbindung. Um einen Schreibkopf mit einer größeren Anzahl von Oßsen bilden zu Können, ist es auch möglich, mehrere Substratflächen mit darauf angeordneten Schreibdüsen Über-

5 einander zu packen.

steuert füllen.

30

Sei einem derartigen Tintenschreibkopf sind die Schreibdüsen Sl bis S9 funktionell vollständig von der Tintenversorgung V getrennt. Damit kann ein mechanischer Ver-10 schluß der Düsen zwischen Schreibkoof und dem eigentlichen vor dem Schreibkopf angeordneten Papier und der Antrieb dieses Verschlusses entfallen, da die eigentlichen Tintenkanäle durch die Auslaßventile SA geschlossen sind. solange diese Auslagventile SA nicht angesteuert werden. 15 Ein Übersprechen zwischen den Düsen entfällt. da beim eigentlichen Spritzvorgang keine Fließverbindung besteht. Die Spritzvorgänge werden dabei nicht durch die Reflexion im eigentlichen Spritzkanal und nicht durch das Übersprechen von Nachbardüsen begrenzt, sondern nur durch die Ei-20 genwerte der einzelnen Wandlerelemente. Durch statisches Pumpen lassen sich Luftblasen aus dem Tintenkanal P entfernen und leere Kanäle lassen sich dabei elektrisch ge-

25 Die baschriebenen statischen Pumpen lassen sich auch zur Versorgung von Schmierstoffen in Lagern verwenden, da die erreichten Drücke sehr hoch sind. Weiters ist es möglich, derartige Pumpen im Bereich der Medizin zum Transport von Blut und anderen Gewebsflüssigkeiten zu verwenden.

Die Wembran allein wiederum läßt sich in einer akustischen Wandlereinzichtung z. B. als Hochtonlautsprecher verwenden. Weiterhin kann eine derartige Vorzichtung als Drucksensor dienen, wobei die durch den Druck auftretende

35 Auslenkung eine an den Elektroden 3 und 4 abgreifbare Spannung verursacht.

Wie in der Fig. 6 dargestellt, läßt sich ein sogenannter steuerbarer Sperrschieber, z. B. ein Einlaßventil SE, ein Auslaßventil SA oder der steuerbare Hohlraum H in einfacher Weise herstellen. Zu diesem Zwecke wird als Substrat 5 eine dünne Schicht aus Piezokeramik verwendet, auf der die erforderliche Struktur z. B. des Tintenschreibkopfes galvanoplastisch aufgebaut wird. Die Piezokeramikschicht l wird zu diesem Zwecke vor dem galvanoplastischen Aufbau polarisiert und geprüft. Danach werden auf der Piezokers-10 mikschicht 1 auf ihrer einen Seite Anstauerelektroden 3 und 4, z. B. aus Silber oder Gold fotolithographisch galvanisch strukturiert und auf ihrer anderen Seite die Stützschicht 2 galvanisch aufgebracht. Auf dieser als Masseelektrode dienenden Stützschicht wird dann im Be-15 reich der Warzen Aluminium (ALU) aufgedampft, das später zwischen den umgebenden Metallschichten herausgeätzt werden kann und so ermöglicht, daß sich die Warze vom Steg Q zwischen den Kanälen löst. Es folgt der galvanische Aufbau der Kanalstruktur in den Lücken eines Photoresist, 20 das Auffüllen der Kanäle mit einer gegen die Kanalwand W ätzbaren Füllung und das Aufbringen der Trägerschicht T. Auf der Rückseite der Keramik kann auch außerhalb der Elektroden eine weitere Stützschicht SS aufgebracht werden, die ein Verwerfen des Verbundes bei Temperaturände-25 rung verhindert. Hier lassen sich auch Strukturen zum Verbinden und zum Kontaktieren der Elektroden unterbringen, da die Keramik nur im Bereich der Warzen polarisiert ist. Für die Dicke der einzelnen Schichten ergeben sich

folgende ungefähre Werte: Piezokeramikschicht (1) 200 μm; 30 Elektroden (3, 4) 10 μm, Silber bzw. Gold; Stützschicht (2) 100 μm, Nickel; zusätzliche Stützschicht (SS) 100 μm, Nickel; Zwischenlage (ALU) Aluminium 0,2 μm; Stärke des Pumpkanales (Wände W) 50 μm, Nickel; und Trägerschicht (T) 100 μm, Nickel.

·12 Patentansprüche : 7 Figuren

35

werden.

Patentansprüche

- Vorrichtung zur Erzeugung von Drücken und Volumenströmen mit einer elektrisch ansteuerbaren Membran aus einer
 ersten piezoelektrisch anregbaren Schicht (1) und einer fest mit dieser anregbaren Schicht verbundenen Stützschicht (2).
 - dadurch gekennzeichnet, daß die Membran einen piezoelektrisch anregbaren peripheren Be-
- 10 reich (3) und einen piezoelektrisch anregbaren zentralen Bezeich (4) aufweist, die derart angesteuert werden, daß zum Erzeugen einer Membranauslenkung die Membran in ihrem peripheren Bereich (3) durch Querkontraktion verkürzt und in ihrem zentralen Bezeich (4) verlängert wird.
- 2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die
 piezoelektrisch anregbare, durchgehend in einer Richtung.
 polarisierte Schicht (1) auf ihrer einen Seite eine
 durchgehende Massenelektrode (2) und auf ihrer anderen
 Seite eine dam Peripheriebereich zugeordnete erste Ansteuerelektrode (3) und eine dem zentrelen Bereich zugeordnete zweite Ansteuerelektrode (4) aufweist, wobei der
 Peripheriebereich und der Zentrelbereich zum Ansteuern

25 mit uhterschiedlichen elektrischen Feldern beaufschlagt

- 3. Vorrichtung nach Anspruch 1,
- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die piezoelektrisch anregbare Schicht (1) auf ihrer einen Seite eine durchgehende Massenelektrode (2) und auf ihrer anderen Seite eine gemeinsame Ansteuerelektrode aufweist, wobei die peripheren Bereiche und der Zentralbereich unterschiedlich polarisiert sind.
 - 4. Vorrichtung mach einem der Ansprüche 1 bis 3, daß die durch gekennzeichnet, daß die

die aktivierbaren Bereiche der Membran (3, 4) konzentrisch zueinander angeordnet sind, so daß sie sich bei Anrequng domartig auswölben.

- 5 5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere einzeln unabhängig voneinander aktivierbare Membranbereiche auf einer gemeinsamen Substratfläche angeordnet sind.
 - 6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Ansteuerleitungen für die einzelnen Membranbereiche über unpolarisierte Gereiche der Substratfläche führen.
- 7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß anstelle der Stützschicht (2) eine weitere piezoelektrisch anzegbare Schicht angeordnet ist, die jeweils in entge-20 gengesetzter Richtung zur ersten piezoelektrisch anregbaren Schicht polaristert ist.
- 8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche l bis 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Vorrichtung als statische Pumpe mit zwei steuerbaren Sperrschiebern (SE, SA) und einem veränderlichen Hohlraum (H) ausgebildet ist, wobei drei miteinander verbundene Membranen derart zusammenwirken, daß eine erste Membran als Einlaßventil (E) dient, eine zweite Membran dem veränderlichen Hohlraum (H) zugeordnet ist und eine dritte Membran als Auslaßventil (SA) dient.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die
 Vorrichtung als akustische Wandlereinrichtung dient.
 - 10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Vorrichtung als Drucksensor ausgebildet ist.

- 11. Vorrichtung nach Anspruch 8,
- 5 dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen Membranbereiche über die einzelnen Phasen einer Drehstromquelle angesteuert werden.
 - 12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
- 10 dad urch gekennzelchnet, daß die Membran derart angesteuert wird, daß sie sich entgegen ihrer Arbeitsrichtung auswölbt und so unter Vorspannung anliegt.

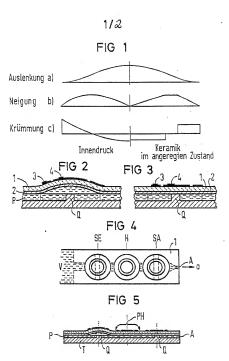
15

20

2

30

35



2/2

FIG 6

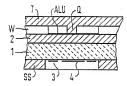


FIG 7



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

The second secon

| | | International Application No PCT/ | DE 87/00230 |
|--|--|--|--|
| I. CLAS: | SIFICATION OF SUBJECT MATTER (if several classifi | | |
| According | to International Patent Classification (IPC) or to both Nati | ional Classification and IPG | |
| Int. | , ., ., | 7/00; H 01 L 41/08; | F 04 B 43/0 |
| ff. FIELD | S SEARCHED | | |
| | Minimum Documer | station Searched 7 | |
| Cleasificat | on System | Classification Symbols | |
| Int. | Cl. 4 B 41 J; H 04 R; H 01 | L; F 04 B | |
| | Documentation Searched other to the Extent that such Documents | than Misimum Documentation rere included in the Fields Searched * | |
| | MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT? | | |
| Category * | Citation of Document, 11 with Indication, where app | repriete, of the relevant passages 12 | Relevant to Claim No. 13 |
| A | DE, A, 3320443 (SIEMENS AG see pages 3-5; figures 1-4 | | 1, |
| A | DE, B, 1065880 (ELECTROACE 1959, see the whole docume | | 1-4,9,10 |
| Α | Patent Abstracts of Japan (M-245) (1362) 27 Septembe & JP, A, 58112747(M. ARAK: | er 1983 | 5,8 |
| A | DE, B, 1165667 (SIEMENS & 1964 | HALSKE) 19 March | |
| A | DE, B, 1287135 (TELEFUNKER GMBH) 16 January 1969 | N PATENTVERWERTUNGS | |
| A | US, A, 4539575 (K. NILSSON see the whole document | N) 03 November 1985 | 12 |
| A | EP, A, 0145066 (N. V. PHI | LIPS') 19 June 1985 | |
| A | EP, A, 0095911 (XEROX COR | P.) 07 December 198 | 3 |
| "A" do coi "E" set fili "L" do wr cit "O" do oi "P" do iat | all caspoints of cited documents. If control effecting the great lasts of the act which is not related to be of particular related to control effecting to be of particular related to control effecting to the open and the control control effecting the control co | "Tilet focument published efter it cities to the control of the co | te; the claimed invention cannot be considered to be; the claimed invention as inventive step when the or more other such docu- butious to a person skilled |
| | a Actual Completion of the International Search | Date of Meiling of this International Se | areh Danad |
| | uly 1987 (14.07.87) | 05 August 1987 (| |
| Internatio | nal Searching Authority | Signature of Authorized Officer | |
| Euro | pean Patent Office | | |
| | | | |

Form PCT/(SA/210 (second sheet) (January 1985)

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON

INTERNATIONAL APPLICATION NO.

PCT/DE 87/00230 (SA 17178)

This Annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 21/07/87

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

| cited : | document I in search port | Publication date | | | family ar(s) | Pul | lication date |
|---------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----|--------------------------------|-----|-------------------------------|
| DE-A- | 3320443 | 06/12/84 | Non | e | | | |
| DE-B- | 1065880 | | Non | е | | | |
| DE-B- | 1165667 | | Non | e | | | |
| DE-B- | 1287135 | | Non | e | | | |
| US-A- | 4539575 | 03/09/85 | EP- DE- JP- | A- | 0128456 3320441 60006469 | 06 | 9/12/84 5/12/84 1/01/85 |
| EP-A- | 0145066 | 19/06/85 | DE- JP- US- | A- | 3342844 60135262 4599628 | 18 | 5/06/85 3/07/85 3/07/86 |
| EP-A- | 0095911 | 07/12/83 | us- | A- | 4584590 | 22 | 2/04/86 |
| | | | | | | | |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 87/00230

| | I. KLASSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben) S | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| Nach der Internationalen Petenticiassifikation (IPC) oder nach der nationellen Klassifikation und der IPC | | | | | | | |
| or Gr. B 41 J 3/04; H 04 R 17/00; H 01 L 41/08; F 04 B 43/04 | | | | | | | |
| II. REC | HERCHIERTE SACHGEBIETE | | | | | | |
| | Racherchierter Mi | | | | | | |
| Kiastifik | ationssystem | Klassifikationssymbole | | | | | |
| Int. CI 4 | B 41 J; H 04 R; H 01 L | ; F 04 B | | | | | |
| | Racharchierte nicht zum Mindestprüfstoff ge unter die recherchierte | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | CHLAGIGE VERÖFFENTLICHUNGENS | | | | | | |
| Art* | Kennzeichnung der Veräffsntlichung ¹¹ , soweit erforderlich | unter Angabe der maßgebilchen Telle 12 | Betr. Anspruch Nr. 13 | | | | |
| A | DE, A, 3320443 (SIEMENS AG) 6 siehe Seiten 3-5; Figuren | | 1 | | | | |
| A | DE, B, 1065880 (ELECTROACUSTI 1959, siehe das ganze Dok | CO) 24. September cument | 1-4,9,10 | | | | |
| . A | Patent Abstracts of Japan, Band 7, Nr. 217 (M-245) (1362) 27. September 1983 & JP, A, 58112747 (M. ARAKI) 5. Juli 1983 5,8 | | | | | | |
| A | DE, B, 1165667 (SIEMENS & HALSKE) 19. März 1964 | | | | | | |
| A | DE, B, 1287135 (TELEFUNKEN PA 16. Januar 1969 | TENTVERWERTUNGS GMBH) | | | | | |
| A | US, A. 4539575 (K. NILSSON) 3. September 1985, siehe das ganze Dokument 12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ./. | | | | |
| * Besond | tere Kategorien von angegebanen Veröffentlichungen 10: | | | | | | |
| "A" Ver def "E" ålts tigr | Descriptor autgebren von der projektenen Verörtestlichungen ** "A" Veröffentlichung, die mit allemenn Stand der Technik erfort. A" veröffentlichung, die mech dem internetionelm Anderdiams, der micht als besochet no bedensam entreishen ist michtan verbren der verörten der verbren d | | | | | | |
| fen: | zwielshaft struchleine zu lassen, daer werde die stelligkeit, der der die stelligkeit von besonderen Bedeutung die bewanzuch- famildungsgebart mit der soderen im Rechektralistenderbit ge- namenta Veröffentlichung belegt werden sol oder die aus ahren anderen Desonderen Glund angespehm ist (wie suspführt) "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die bestagnich- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die bestagnich- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die bestagnich- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die bestagnich- | | | | | | |
| "O" Var eini bez | "O" Varöffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenberung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Meßnahmen beziehet werden, wenn die Veröffentlichunge mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kare- | | | | | | |
| "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeloeda- um, der nicht dem bezanpruchten Prioritätsdanum veröffent- licht worden ein: ""Veröffentlichung, die Mitglied derselben Parenthemilieist | | | | | | | |
| IV. BESCHEINIGUNG | | | | | | | |
| Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationelen Recherchenberichts | | | | | | | |
| | 14. Juli 1987 5 AUG 1987 | | | | | | |
| Internationale Recherchenbehörde Unterschrift das bevollmechtigsen Bediensteten | | | | | | | |
| Europäisches Patentamt M. YAN MOL | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Art * | Ken | nzeich | RÖFFENTLICH Inung der Veröffi | intlichung, | sowei | erforderi | ch unter | Angebe der me | aßgablichen Te | ile | Betr. Anspruch Nr. |
|-------|------|--------|----------------------------------|-------------|-------|-----------|----------|---------------|----------------|-----|--------------------|
| Α. | | | 0145066 | | | | | | | | |
| | | | 0095911 | | | | | | | | |
| • | ELE, | ۸, | 0033311 | (ALICO | - | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - |
| - 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| į | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | |

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE

INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR. PCT/DE 87/00230 (SA 17178)

and the state of white the section and

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentants am 21/07/87

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

| Im Recherchenbe- richt angeführtes Patentdokument | Datum der Veröffent- lichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | Datum der Veröffent- lichung |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|
| DE-A- 3320443 | 06/12/84 | Keine | |
| DE-B- 1065880 | | Keine | |
| DE-B- 1165667 | | Keine | |
| DE-B- 1287135 | | Keine | |
| US-A- 4539575 | 03/09/85 | EP-A- 0128456 DE-A- 3320441 JP-A- 60006469 | 19/12/84 06/12/84 14/01/85 |
| EP-A- 0145066 | 19/06/85 | DE-A- 3342844 JP-A- 60135262 US-A- 4599628 | 05/06/85 18/07/85 08/07/86 |
| EP-A- 0095911 | 07/12/83 | US-A- 4584590 | 22/04/86 |